

1. Record Nr.	UNINA9910872954903321
Titolo	1997 2nd International Symposium on Plasma Process-Induced Damage : 13-14 May 1997, Monterey, California, USA
Pubbl/distr/stampa	[Place of publication not identified], : Northern California Chapter of the American Vacuum Society, 1997
Disciplina	621.3815/2
Soggetti	Semiconductor wafers - Defects Semiconductors - Effect of radiation on Plasma etching Electrical & Computer Engineering Electrical Engineering Engineering & Applied Sciences
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph

2. Record Nr.	UNINA9910144920803321
Titolo	Multimedia applications, services, and techniques : ECMAST '97, second European conference, Milan, Italy, May 21-23, 1997 : proceedings / / Serge Fdida, Michele Morganti, eds
Pubbl/distr/stampa	Springer Berlin / Heidelberg
Altri autori (Persone)	FdidaSerge <1959-> MorgantiMichele
Disciplina	006.7
Soggetti	Multimedia systems Computer networks
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia